課題番号:F-20-HK-0001

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :赤外線連続照射による気液界面での分子内振動の緩和と溶剤乾燥に効果的な吸収帯の

解明

Program Title (English) : Study of intramolecular vibration relaxation at gas-liquid interface and effective

absorption band for drying solvent by continuous infrared irradiation

利用者名(日本語):戸谷剛

Username (English) : <u>Tsuyoshi Totani</u>

所属名(日本語) :北海道大学 大学院工学研究院

Affiliation (English) : Faculty of Engineering, Hokkaido University,

キーワード/Keyword :リソグラフィ・露光・描画装置,波長制御エミッタ,金属-絶縁体-金属構造,乾燥炉

## 1. 概要(Summary)

溶剤の赤外線吸収帯に赤外線を放射する金属・絶縁体・金属(MIM)構造を持つ波長制御エミッタ(25 mm×25 mmの面積)の作成を行った。

### 2. 実験(Experimental)

### 【利用した主な装置】

- ・ コンパクトスパッタ装置
- · 原子層堆積装置(ALD)
- ヘリコンスパッタリング装置

#### 【実験方法】

MIM 構造の作成手順と利用した機関を Fig. 1 に示す。 北海道大学のコンパクトスパッタで Cr と Au をスパッタし, 原子層体積装置 (ALD)で Al2O3 を堆積させた後,東京 大学で電子線描画 (EB drawing)と現像を行い,北海道 大学のヘリコンスパッタを用いて,Cr と Au をスパッタし, リフトオフすることで MIM 構造を作成している。

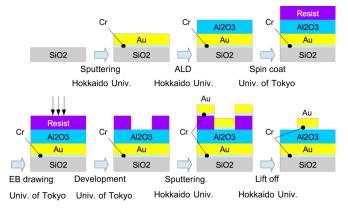


Fig. 1 Fabrication procedure of MIM structure.

# 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

作成した MIM 構造の垂直放射率を Fig. 2 に示す。作成した MIM 構造の垂直放射率が、目標とした波長域

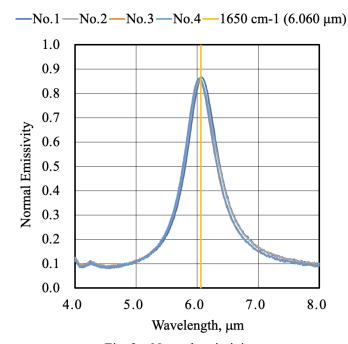


Fig. 2 Normal emissivity

(6.06 μm付近)で大きくなっていることが分かる。

# <u>4. その他・特記事項(Others)</u>

本研究は、科学研究費補助金基盤研究(B) 19H02074 のご支援を受け実施している。北海道大学以外に東京大学のナノテクプラットフォームを利用している。(課題番号: F-20-UT-0023) 北海道大学ナノテクプラットフォームを利用するにあたり、松尾保孝先生に大変お世話になりました。

# 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) なし。

#### 6. 関連特許(Patent)

なし。